



## 红外辐射光源系统

文献类型: 专利

.....

**作者** 刘文清

**发表日期** 2009

**专利国别** 中国

**专利号** 101592779

**专利类型** 发明

**权利人** 中国科学院安徽光学精密机械研究所

**公开日期** 2013-01-10

**申请日期** 2009

**专利申请号** 200910144057.8

**源URL** [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/9703>]

**专题** 合肥物质科学研究院\_中科院安徽光学精密机械研究所

**推荐引用方式** 刘文清. 红外辐射光源系统, 红外辐射光源系统, 红外辐射光源系统, 红外辐射光源系统, 红外辐射光源系统, 红外辐射光源系统, 红外辐射光源系统, 红外辐射光源系统, 红外辐射光源系统. 101592779. 2009-01-01.  
**GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
275	72	0

### 其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

